固体イオン検出器

坂本 直哉 (北大創成)



積層型固体撮像素子 SCAPS

特集:定量分析・同位体分析のためのイオン検出器 「二次元イオン検出器 SCAPS」坂本, J. Mass Spectrom. Soc. Jpn. 2021 年 69 巻 6 号 p. 176-181







投影型 二次イオン質量分析装置 (投影型SIMS)

Castaing et Slodzian (1962) J. Microscopie, 1, 395–410.









第4図 冷却型 CCD カメラシステム (AIM-88).



第7図 AMI を用いた二次元イオン検出システム (AIM-90).

圦本「アラユルニウム・同位体顕微鏡」 地質ニュース 450号, 59-66頁 (1992)





高精度 三次元 高ダイナミックレンジ スポットイメージング













拡散実験





三次元

深さ方向プロファイル (検出器:二次電子増倍管)







深さ方向プロファイル (検出器:二次電子増倍管)











小惑星リュウグウ 炭素 3%

12

炭素の同位体存在度 12C 99% 13C 1%

高ダイナミックレンジ



²H : 0.0115

Greenwood, Sakamoto et al. 2011 Nature Geoscience

高ダイナミックレンジ

少ない画素 入射イオンの多い画素 リセットなし 画素リセット (積分) 信号 時間 時間 非破壊読み出し

(NDRO)











on counts frame / pixel









スポットイメージング







隕石の水素スポットイメージ(Cpx in ECs)





まとめ

- SCAPSは、表面の積層電極でイオンを直接検出可能な電荷蓄積型の画素を二次元的に配置した固体イオン検出器です。
- 良好な線形性、高ダイナミックレンジ、ロバスト、不感時間がないなど、同位体分析に有利な多くの特性を有します。
- ・投影型SIMSと組合わせることで、高精度、広範囲、三次元、スポットイメージングなど様々な同位体分析が可能となりますが、 信頼性の高い結果を得るには装置や試料の状態、分析条件の最適化など他の要素も重要です。